



### IV. Opis programu studiów

#### 3. KARTA PRZEDMIOTU

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Kod przedmiotu                       | <b>M#1-S2-MiBM-301</b>                     |
| Nazwa przedmiotu                     | <b>Ochrona patentowa i prawo autorskie</b> |
| Nazwa przedmiotu w języku angielskim | <b>Patent Protection and Author's Law</b>  |
| Obowiązuje od roku akademickiego     | <b>2019/2020</b>                           |

#### USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Kierunek studiów                 | <b>MECHANIKA I BUDOWA MASZYN</b>                |
| Poziom kształcenia               | <b>II stopień</b>                               |
| Profil studiów                   | <b>ogólnoakademicki</b>                         |
| Forma i tryb prowadzenia studiów | <b>studia stacjonarne</b>                       |
| Zakres                           | <b>wszystkie</b>                                |
| Jednostka prowadząca przedmiot   | <b>Centrum Ochrony Własności Intelektualnej</b> |
| Koordinator przedmiotu           |   |
| Zatwierdził                      |   |

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Przynależność do grupy/bloku przedmiotów      | <b>przedmiot podstawowy</b> |
| Status przedmiotu                             | <b>obowiązkowy</b>          |
| Język prowadzenia zajęć                       | polski                      |
| Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr | <b>semestr 3</b>            |
| Wymagania wstępne                             |                             |
| Egzamin (TAK/NIE)                             | NIE                         |
| Liczba punktów ECTS                           | <b>1</b>                    |

| Forma prowadzenia zajęć   | wykład    | ćwiczenia | laboratorium | projekt | seminarium |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|------------|
| Liczba godzin w semestrze | <b>15</b> |           |              |         |            |

## EFEKTY UCZENIA SIĘ

| Kategoria             | Symbol efektu | Efekty kształcenia  | Odniesienie do efektów kierunkowych |
|-----------------------|---------------|---|-------------------------------------|
| Wiedza                | W01           | Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie prawa w tym prawa gospodarczego oraz własności intelektualnej.   | MiBM2_W21                           |
|                       | W02           | Ma ugruntowaną wiedzę niezbędną do rozumienia, społecznych, ekonomicznych, prawnych, ekologicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej typowej dla realizowanej specjalności.                      | MiBM2_W22                           |
|                       | ...           |   |                                     |
| Umiejętności          | U01           | Potrafi dostrzegać złożone powiązania decyzji inżynierskich z obszarem pozatechnicznym w tym dostrzegać aspekty środowiskowe, ekonomiczne, prawne.  | MiBM2_U16                           |
|                       | U02           | Ma umiejętność ciągłego samokształcenia się, w celu rozwiązywania i realizacji nowych coraz bardziej złożonych zadań oraz podnoszenia kompetencji zawodowych.   | MiBM2_U18                           |
|                       | ...           |   |                                     |
| Kompetencje społeczne | K01           | Ma świadomość znaczenia i rozumie powiązania pomiędzy działalnością inżynierską a pozatechniczną, w aspekcie skutków oddziaływania na środowisko i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.                                    | MiBM2_K02                           |
|                       | K02           | Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i rozumie potrzebę przekazywania opinii publicznej w sposób zrozumiały informacji dotyczących osiągnięć związanych z kierunkiem studiów mechanika i budowa maszyn. | MiBM2_K06                           |
|                       | ...           |   |                                     |

## TREŚCI PROGRAMOWE

| Forma zajęć* | Treści programowe  |
|--------------|--|
| wykład       | 1. Pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym <ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktura wewnętrzna</li> <li>• Interdyscyplinarość prawa własności intelektualnej</li> <li>• Modele ochrony dóbr intelektualnych</li> <li>• Funkcje prawa własności intelektualnej</li> <li>• Źródła prawa własności intelektualnej</li> </ul> |
|              | 2. Prawo autorskie <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utwór jako przedmiot prawa autorskiego</li> <li>• Wyłączenia spod ochrony</li> <li>• Bazy danych</li> <li>• Autorskie prawa majątkowe i osobiste</li> </ul>  |
|              | 3. Ochrona praw autorskich <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rodzaje, treść i zakres praw autorskich</li> <li>• Cywilnoprawna ochrona autorskich praw osobistych</li> <li>• Cywilnoprawna ochrona autorskich praw majątkowych</li> <li>• Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich</li> </ul>  |
|              | 4. Plagiat i zagadnienia szczegółowe związane z prawem autorskim <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istota plagiatu</li> <li>• Odpowiedzialność prawna z tytułu popełnienia plagiatu</li> <li>• Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów szkół wyższych z tytułu popełnienia plagiatu</li> <li>• Ochrona programów komputerowych</li> </ul>                    |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>5. Prawo patentowe i prawo wzorów użytkowych – zagadnienia wspólne</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urząd Patentowy RP – pozycja ustrojowa, zadania i struktura UPRP</li> <li>• Przedmioty ochrony</li> <li>• Przesłanki zdolności patentowej i ochronnej</li> <li>• Procedura rejestracji wynalazku i wzoru użytkowego w Polsce</li> <li>• Treść patentu oraz treść prawa ochronnego na wzór użytkowy</li> </ul> |
|  | <p>6. Tryb ubiegania się o ochronę wynalazków i wzorów użytkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zgłaszanie wynalazków i wzorów użytkowych w UPRP</li> <li>• Rozpatrywanie zgłoszeń patentowych</li> <li>• Udzielanie tytułów ochronnych</li> </ul>  |
|  | <p>7. Umowy dotyczące wynalazków i wzorów użytkowych</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umowy o dokonanie projektu wynalazczego</li> <li>• Umowy licencyjne i umowy o przeniesienie praw</li> <li>• Umowy o wspólności praw</li> <li>• Inne umowy</li> </ul>   |
|  | <p>8. Ustanie ochrony patentowej</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sposoby ustania ochrony patentowej</li> <li>• Wygaśnięcie patentu</li> <li>• Unieważnienie patentu</li> </ul>  |

\*) zostawić tylko realizowane formy zajęć

### **METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ**

| Symbol efektu | Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) |                 |           |         |              |      |
|---------------|--|-----------------|-----------|---------|--------------|------|
|               | Egzamin ustny  | Egzamin pisemny | Kolokwium | Projekt | Sprawozdanie | Inne |
| W01           |  |                 | x         |         |              |      |
| W02           |  |                 | x         |         |              |      |
| ...           |  |                 |           |         |              |      |
| U01           |  |                 | x         |         |              |      |
| U02           |  |                 | x         |         |              |      |
| ...           |  |                 |           |         |              |      |
| K01           |  |                 |           |         |              | x    |
| K02           |  |                 |           |         |              | x    |
| ...           |  |                 |           |         |              |      |

### **FORMA I WARUNKI ZALICZENIA**

| Forma zajęć* | Forma zaliczenia | Warunki zaliczenia |
|--------------|------------------|--------------------|
|--------------|------------------|--------------------|

|        |                           |  |
|--------|---------------------------|--|
| wykład | <b>zaliczenie z oceną</b> | <p>Uzyskanie 50 pkt na 100 możliwych z kolokwium zaliczeniowego.</p> <p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykazanie się odpowiednim stopniem wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony patentowej i autorsko-prawnej. Aby uzyskać ocenę dobrą, student powinien znać źródła, strukturę i podstawowe normy prawne z zakresu ustawodawstwa dotyczącego ochrony patentowej i autorsko-prawnej. Aby uzyskać ocenę bardzo dobrą, powinien dodatkowo umieć dokonać interpretacji przepisów prawnych ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy – prawo własności przemysłowej w zakresie dotyczącym ochrony utworów, wynalazków i wzorów użytkowych, a także rozumieć rolę i znaczenie ochrony dóbr intelektualnych w gospodarce, zwłaszcza w działalności przedsiębiorstw</p> |
|--------|---------------------------|--|

\*) zostawić tylko realizowane formy zajęć

### NAKŁAD PRACY STUDENTA

| Bilans punktów ECTS |  |                     |   |   |   |   |           |
|---------------------|--|---------------------|---|---|---|---|-----------|
| Lp.                 | Rodzaj aktywności  | Obciążenie studenta |   |   |   |   | Jednostka |
|                     |  | W                   | C | L | P | S |           |
| 1.                  | Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów  | 15                  |   |   |   |   | h         |
| 2.                  | Inne (konsultacje, egzamin)  | 2                   |   |   |   |   | h         |
| 3.                  | <b>Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego</b>                                       | <b>17</b>           |   |   |   |   | h         |
| 4.                  | <b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje przy bezpośrednim udziale nauczyciela akademickiego</b> | <b>0,7</b>          |   |   |   |   | ECTS      |
| 5.                  | <b>Liczba godzin samodzielnej pracy studenta</b>   | <b>8</b>            |   |   |   |   | h         |
| 6.                  | <b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach samodzielnej pracy</b>                         | <b>0,3</b>          |   |   |   |   | ECTS      |
| 7.                  | <b>Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym</b>                                     | <b>0</b>            |   |   |   |   | h         |
| 8.                  | <b>Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym</b>            | <b>0,0</b>          |   |   |   |   | ECTS      |
| 9.                  | <b>Sumaryczne obciążenie pracą studenta</b>  | <b>25</b>           |   |   |   |   | h         |
| 10.                 | <b>Punkty ECTS za moduł</b><br><i>1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta</i>                       | <b>1</b>            |   |   |   |   | ECTS      |

### LITERATURA

1. Adamczak A., du Vall M. (red.), Ochrona własności intelektualnej, wyd. UOTT UW, Warszawa 2010
2. Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008
3. Czajka D., Ochrona praw twórców i producentów. Prawo autorskie i prawa pokrewne, wyd. EWSPiA Warszawa 2010
4. du Vall M., Prawo patentowe, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2008
5. Nowińska E., Promińska U., du Vall M., Prawo własności przemysłowej, wyd. 5, Lexisnexis,

Warszawa 2011

6. Sieńczyło-Chłabcz J. (red.), Prawo własności intelektualnej, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011
7. Szewc A., Jyż G., Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck, 2. wyd., Warszawa 2011